

THIN-FILM TRANSISTOR

Patent Number:

JP63048526

Publication date:

1988-03-01

Inventor(s):

SUEKANE MICHINOBU; others: 02

Applicant(s):

ASAHI GLASS CO LTD

Requested Patent:

JP63048526

Application Number: JP19860192110 19860819

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09F9/30; H01L21/88; H01L27/12; H01L29/78

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To reduce line defect occurrence due to the breaking of a wire and to make a display of high quality by employing a multi-layered structure that part or the whole of source electrodes or gate electrodes are formed of >=2 kinds of conductive layers.

CONSTITUTION: Metal 12 is deposited on a glass substrate 11 and patterned to form the 1st layer of a source electrode 13. Then, n<+> a-Si 17 and a transparent conductive film 14 are patterned in the same process to form the 2nd layer of the source electrode 13, a drain electrode 15, and a display picture element electrode 16. Then, a-Si, an insulating film, and the 1st metal are deposited successively and the 1st metal 20, insulating film 19, and a-Si 18 are patterned in the order in the same process to form the gate electrode 22. Then the 2nd metal 21 is deposited and patterned to form the 2nd layer of the gate electrode. A cell using this thin-film transistor provides an extremely superior display.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-48526

@int_Cl,1	識別記号	庁内整理督号		❸公開	昭和63年(1	988)3月1日
G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 H 01 L 21/88	3 2 7 3 3 8	8205-2H C-6866-5C R-6708-5F				
27/12 29/78	3 1 1	7514-5F A-8422-5F	審査請求	未請求	発明の数	1 (全6 頁)

> ②特 顋 昭61-192110 ②出 顋 昭61(1986)8月19日

神奈川県横浜市旭区笹野台188-17 信 位発 明 者 末 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-1-3 弘 仓発 明 巻 小 神奈川県藤沢市鵠沼東2-1 武 藤 隆二郎 母発 明 者 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号 旭硝子株式会社 ⑪出 願 人 外2名 弁理士 内田 砂代 翠 人

a ay 3

1、范明の名称

i

薄膜トランジスク

- 2、特許請求の確既
 - (1) ゲート電医と、ソース電便と、販器電医と 一体を成すドレイン電腦を有し、減ゲート電 個と減ソース電板とがマトリックス状に見録 された構造を有する存骸トランジスクにおい て、減ソースU相又はゲート電機の一部ない し全器が、2種類以上の再電器から成る多段 構造を有することを特徴とする存限トランジスク。
 - (2)ソース電板を構成する複数の海電房のうちの一局が適用器電機である特許請求の範囲部 1 切配板の修設トランジスタ。
 - (3) ソース電板を構成する複数の薄電器のうちの一層と、開発電機と一体を成すドレイン電機とが、同一のデポジット工程とバターニング工程により形成された透明液電解である特

許請求の範囲第2項記載の移順トランジス。

- (4) ゲート電磁を構成する複数の消電器が異なる材質の高電器である特許請求の範囲第1項 足数の薄膜トランジスタ。
- (5) 遊殿トランジスタが形成される基板が、ガラス等の透明絶縁性材料である特許請求の両 囲翔1項~郎4項のいずれか1項記載の形板 トランジスタ。
- 3、苑切の詳細な説明
- [産業上の利用分野】

本発明は、表示品位の優れた高密度被引表示 第子等を実現するために用いられる時候 1 ラン ジスタに関するものである。

「従来の技術」

近年、OA機器端末・酸掛けテレビ事を目標として、海型布製度ディスプレイ明発への要求が高まっている。これを変現するための手段として、行列状に電極を配置した液晶炎系統数において、被電機の交流部分に放映能動電子を配置

-155-

特開昭63-48526(2)

し、これによってスタチック製動に近い 級品製 動を行ういわゆるアクティブマトリックス方式 の開発が、各方面において進行している。

このような目的に用いられる確認造動案子の 構造及び対質等に関しては、様々な遺資がなさ れており、もの得失が論せられている。もの一 例として、1884年Συ:adisplay 国際金融におい てフランスCNET技より発表された残勝トラ ンジスタの製造工程を狙2匁に示す。(Euro、 Display 84.p251,1884) 約5回及び第6回は海 膜トランジスタの平面図(A) 及びそのAA 面拡 大端面図(8) である。まずガラス進根」上にて TO(酸化インジウム・酸化スズ)等の透明電 核2及びn:a-Si3をこの版で遊録してデポジャ トする、脆いてara-Si3及びITO2を、この 期で連続して、同一の工权でバターニングする ことにより、ソース電板4及び表示画楽館極を 派ねたドレイン電板5を形成する。続いて、4-Si 6 、Si : Na 7、金属8をこのMで連続してデ ポジットし、引き終きの服 8 . Six N+7 . a-5:6

第3にソース電板4が透明電板のみにより放 るため、ソース電板上の被品がソース電板への 容号印加状態に応じて点灯し、この点灯状態 が、双示値深電板上の液晶による本来の点灯状 窓に基づく表示の単位を等しく妨げ、変示のチ ラッキ、コントラスト低下等を誘発する。

以上のように、従来より知られている形限トランジスクのうち、ゲート電極又はソース電極が増一等電物の一層構造であるもの、特にソース電極が通明電極のみより成るものは、これらの構造に起因してその要示品値が大きく労化してしまうという問題点をおしていた。

【発明の解決しようとする問題点】

以上のように従来より知られている。ソース 電板又はゲート電極が単一再電物による一層報 遊により形成される構造の透視1ランジスクに おいては、断線による線欠路免生の確果が著し く高いという問題点を有していた。又、このソ ース電過を形成する単一環電物が透明電視であ もような健康の時期トランジスクにおいては、 の明で連続して何一の工程でパターニングすることによりゲート電極りを形成する。以上の工程により10部分をチャネル領域とする高級トランジスタが完成する。本構造は使用マスク数が大きいこと等の特徴を有するものであるが、本構造を有する過程を有するとの状態を調べたところ。安示品位に重大な整数を及ぼす以下のような問題症を有することが明らかになった。

据1に、ソース電話4及びゲート電極9とが それぞれ単一のパターニング工程で形成される ため、フォトリソ工程中の異物・機・接級販送 中の複数等に起因する断線が多く、瞬線に足辺 する級欠略が発生しやすい。

第2に、ITOのみからなりソースを接線 4 が高級抗であるために、製動用信号被形に変形を生じ、点灯画器に放接する非点灯画器に信号が高れ込んだり、高体抗による速圧降下のためコントラストむちを生じる。

削速のように、この製造に起因して表示品位低 下をもたらすという問題点を有していた。

本発明の目的は、 登米技術が行していた上丞のような問題点を解決し、 高品位表示を得ると ころにある。

[個顕点を解決するための手段]

時間トランジスタの構造については、スタガー型・返スタガー型・コプレーナ型等が知られており、牛頭体材料としては、a·Si(アモルファスシリコン)、ポリシリコン、CdS≥、te等が知られているが、水原明はこれらのすべての場

特開昭63-48526(3)

終トランジスタに適用することが可能である。 第1回は、アモルファスシリコンを使用し、 ソース価格を2倍とした木苑明の基本的外の平 面図(A) とそのAA、砂塩大塩面図である。この 図において口はガラス等の悲仮。 12はソース電 板13の1階目のアルミ、クロム、タンタル、ナ タン、ニッケル等の低低抗の金属、14はソース 電機13の2暦目とドレイン電機15と宏示画業質 極18のITO(酸化インジウム-酸化スズ)。 前化スズ等の透明資電膜、17は et a-Si (n)アモ ルファスシリコン)、18はa-Si(アモルファス シリコン)、19は並化ケイ市中の絶縁膜、20は アルミ、クロム、タンタル、チタン、ニッケル 年の部1の全路、21はブルミ、チタン、クロ ム、タンタル、ニッケル等の節2の金銭で那1 の企調20と第2の全国21とにより、ゲート電報 22が形成されている。

ソース電機はこのような2 原構造とすることにより、ほ抗の高い透明確電膜のみとならないため、型効型与放射に変形を生じにくくなり、

ングしないようなエッチング間を使用することにより、第2の金属のエッチング時に、ややオーバーエッチングになっても第1の金属のすでに形成されたパターンをエッナングしてしまうことがなく好ましい。

コントラストひらを生じにくい。

又、ゲート電板も第1の食品と第2の金盤と も別々にフォトリン工程でパターニングするこ とにより、ゴミ等によるゲート断線を生じにく く個制性が向上する。特に、 孤1の金属と第2 の金属とは異なる材料を用い、異なるニッチン グ期でエッチングすることにより、よりゲート 斯線を生じにくい。これは、豚しの金属のパタ ーンは正なであったが、第2の金属のパターン にゴミ等が付着した場合、第2の金属のエッチ ング時に正常な第1の金属のパターンまでエッ チングされてしまうことを防止できるためであ る。もちろん、羽」の金属の爪みを外くし、羽 2の金属の耳みを強くし、第2の金属のエッチ ングをややオーバーエッテングにしてもおりの 金属が全てエッチングされてしまわない程度に することにより、羽1の金属と郊2の金属の料 質を何一とすることもできる。しかし、前述の 如く或しの会属と事2の金属とを異なる材質と し、夫々一力はユッチングするが他力はエッチ

程でパターニングすることにより、ゲートで様 22を形成する。疑いで那2の金属21をデポジットし、第1図に示すようにパターニングすることにより、22の形状でゲートで後の2層自を形成する。

以上のプロセスにより、ソース電便13は透明 専電限14と全能12とから成り、会体としては不 透明な低低抗の2层構造となり、さらにゲート 電板22は第1の全区20と近2の念版21より返る 2 層構造となる。ここで透明事電限14は、1 T 〇、Sm07等から選べばよい。また全区12、20、 21については、他のプロセス条件を考慮したよ で、A1、Cr、fa、Ti、Xi等の中から適当な組合 せて遺べばよい。製版法としては、疾者・スパ ッタ・ノッキ等の方法が可能である。

前述のように、第1図万葉の4図は本充明を 適用した一例であり、本意明は従来より知られ ているあらゆる構造の種類トランジスタに適用 し行るものである。

また、この例えばソース環長、ゲート電板と

特開昭63-48526(4)

ちる語構造としたが、一方のみを2点構造としてもよい。もっとも両方とも2層構造とすることが信仰性からみで打ましい。

又、この例では弦木的構成のみ示したが、例 えばよ順米に2個以上の砂段トランジスクを形成したり、頭柔電板上に配向膜、カラーフィルターを形成したりしてもよく、被偶表示表子、エンクトロクトミック表示表子等の各種表示某

【实施例】

次に本発明の方法による砂膜トランジスタ製造の実施側について、第1圏乃至部4回に示される製造網を用いて説明する。

まずガラス筋板11の上にCoを1.3K点デポジットし、12のようにバターニングしてソース電板13の部1 層目を形成した。続いて波切等電路としてJTO 600点、pra-Si 500点を理能してデポジットした後、pra-Si 17 をドライエッチで、またJTOの透明神電数14をウェットエッチで連続してパターニングすることにより、ソ

た。また、比較のために、多多図及び第6図に 示したような従来構造の階級トランジスタも同 ほの条件で製作して減島セルを超立てて点灯試験を行ない、両者の点灯状態を比べた。

その結果、再名は若しい相当を示した。まず 従来例のセルにおいてはゲート断線、ソース断 級に起因する級欠陥がかなり生じているにに対 し、ゲート線、ソース線を2回構造とした木亮 明の方法においては、このような最欠陥は全く 発生せず、作行して行なった電気的検査におい てもゲート階級、ソース顕縁は全く生じていな いことが確認できた。2番目に点灯状態を詳細 に既然したところ、従来例においては何ーソー 不像上の点好点に隣接する声点灯点が半点灯状 迎となっており、原因を検討したところソース 銀が高抵抗のため思動披彫がなまって、隣接国 妻に信号が溺れ込んでいることによることが判 切した。そして水気側の薄膜トランジスタのソ 一ス級は対しく堪想旅北しており、このような 負援函数点灯は全く患じなかった。 3 番目に従

ースで相13及びドレイン電優 15. 表示研算電極 16を形成した。次にa-Si 18 1060人、Si; Na の絶縁 収 19 2060 A、Ctの第1の会区 20 1000 人を理似してデポジットした故、ゲート電極 22の形状で Crによる第1の金属 20をウェットエッチで、また Si) Na による絶縁 限 18及び a-Si 18 をウェットエッチで孤続してベターニングした。 続いて、A1の第2の金属 21を 6000人 デポジットし、A1による第2の金数 21を 6000人 デポジットし、A1による第2の金数 21を 6000人 デポジット

以上のプロセスにより、ソース電極i3はCr及びドレイン電極i5年と同時に形成された 1 T O より成る不透明な低低抗の 2 層構造となり、又、ゲート電極22はCr及びbiより減る 2 層構造とすることができた。

発明者らは、以上の構造を有する過股トランジスタを、100mm 内のガラス結板上に、 250例 × 250例、ピッチ 0.35mmにて、行列状に製作し、この基板を用いて、従来より知られている方法で破場セルを組立てて点灯試験を行なっ

来解においては、表示画素以外で、透明なソースはに沿って、半点灯状態になったリフリッカーをくりかえしており、全体のコンストラストを著しく分化させていることがわかった。 一方、木発明の駆殴トランジスクにおいては、 ソース線が不透明であるため。このようなフリッカーは全く周期にならず、些明な画像が得られた。

以上のような効果により、木苑明の群似トランジスタを用いたセルは、従来例と比べて苦しく優れた変素が得られることが確かめられた。 「強明の効果」

は上のように、本発明の得限トランジスタによって組立てた液晶セルにおいては、関係に起因する線欠略が生じにくく、かつ高級抗ソース線に超過する変示ムラが発生したくく、透明・フロス線に対象があるといったが明れるという効果を育する。特に、超線が発生しないことより、薄似トランジスタの製造を得が著しく向上するという効果も認められる。

特別9863-48526(5)

なお、以上に記述したように水路明は破験トランジスタを確晶表示様子と組合せて利用する場合に避しているが、エレクトロクロミックディスプレイ、エレクトロルミネッセントディスプレイ字、他の表示器子に応用されてもよく、今後種々の応用が可能なものである。

4、区面の額単な説明

非し図乃笠第4図は本発明の移転トランジス タの製造プロセスを示した平面図及び拡大端面 図である。

第5 図及び部 8 図は健果の頻問トランジスタの製剤プロセスを示した平面図及び拡大偏面図である。

11:花 饭

12:金属

13:ソース電板

| 4:透明塑電膜

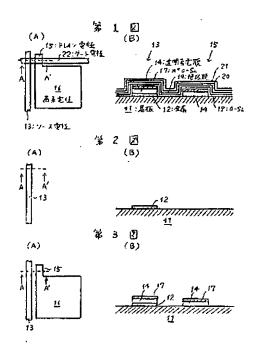
15:ドレイン電板

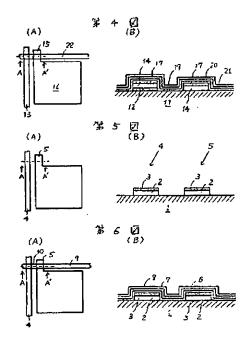
18: 波示西索龙科

17 : g'a-Si

1 9 : Ae 課版 2 0 : 跡 | の金原 2 1 : ぶ2の金原 2 2 : ゲート電相

> t st 人 内 田 明 t t st 人 萩 原 売 一 t t t 人 安 西 第 夫





特開館63-48526(6)

手統制正毯

昭和61年10月 / 月

特許庁長官 路

1. 事件の表示

開和61年特許顯第192110号

2. 発明の名称

移脱トランジスタ

3. 稲正をする岩

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目1番2号

名 称 (004)旭 稍 子 株 武 会 社

4.代理人

在 所 東京都隆区虎ノ門一丁目16番2号 虎ノ門千(田ビル 氏 名 弁理士(7173)内 田 明 介入 外2名

5. 細正命令の日付

自発袖正

6. 補正により増加する発明の数

なし

7.補正の対象

(1)明細的の発明の詳細な説明の構

8. 施正の内容

(1)明細書第 3頁第13行乃至部14行、第 5頁第 1行、第 5頁第10行

及び第 5頁第19行の「選明電極」を「透明再電視」に訂正する。 特許庁 以上

61.10. 1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.